

1.	Record Nr.	UNISA990001293820203316
	Titolo	Cultura e lingua francese delle origini nella "Passion" di Clermont-Ferrand / a cura di D'Arco Silvio Avalle
	Pubbl/distr/stampa	Milano-Napoli, : Ricciardi, 1962
	Titolo uniforme	Passion di Clermont-Ferrand
	Descrizione fisica	168 p. ; 23 cm
	Disciplina	841
	Collocazione	VI.1.A. 127(XII W 12)
	Lingua di pubblicazione	Non definito
	Formato	Materiale a stampa
	Livello bibliografico	Monografia
2.	Record Nr.	UNINA990000768080403321
	Titolo	Luigi Rossini incisore : vedute di Roma 1817-1850 : Roma, Palazzo Braschi, 7 aprile-15 luglio 1982 / 15 luglio 1982
	Pubbl/distr/stampa	<Roma>, : Multigrafica, <1982?>
	Descrizione fisica	199 p. : in gran parte ill. ; 22 cm
	Disciplina	769.924
	Locazione	FARBC
	Collocazione	MON B 570
	Lingua di pubblicazione	Italiano
	Formato	Materiale a stampa
	Livello bibliografico	Monografia
	Note generali	In testa al front.: Assessorato alla Cultura del Comune di Roma

3. Record Nr.	UNINA9910972642803321
Titolo	Low temperature plasma technology : methods and applications / / edited by Paul K. Chu, XinPei Lu
Pubbl/distr/stampa	Boca Raton, : CRC Press, 2014
ISBN	1-04-022020-7 0-429-19397-1 1-4665-0991-0
Edizione	[1st ed.]
Descrizione fisica	1 online resource (488 p.)
Classificazione	SCI013050SCI055000TEC021000
Altri autori (Persone)	ChuPaul K
Disciplina	621.5/6
Soggetti	Low temperature plasmas Low temperature plasmas - Industrial applications Low temperature plasmas - Scientific applications
Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia
Note generali	Description based upon print version of record.
Nota di bibliografia	Includes bibliographical references.
Nota di contenuto	section 1. Fundamentals -- section 2. Processing and characterization -- section 3. Applications.
Sommario/riassunto	"This book provides a comprehensive overview of low temperature plasma generation, experimental methods, diagnostics, and novel applications. The first section describes basic principles of low temperature plasma physics. The second section discusses simulations of low temperature plasmas, the two main streams to generate atmospheric pressure non-equilibrium plasmas (microdischarge and nanosecond pulse discharge) and plasma diagnostics methods. The last section deals with the broad range of applications, from synthesis of nanomaterials and environmental applications to treatment of biomaterials and plasma medicine"--